

光量子科学連携研究機構 (UTripl) セミナー
光量子科学研究センター (PSC) セミナー・フotonサイエンス研究機構 (IPST) セミナー
コヒーレントフoton技術によるイノベーション拠点 (ICPT) セミナー
先端レーザーイノベーション拠点 (ALICE) セミナー
最先端融合科学イノベーション教育研究コンソーシアム (CIAIS) セミナー
TACMI コンソーシアム オープンセミナー
フotonサイエンス国際卓越大学院プログラム (XPS) セミナー

経営資源の流動性とイノベーション

-半導体レーザーにみるイノベーションのパターン-

清水 洋 教授

早稲田大学商学部

日時：2020年12月3日17:00～

場所：ZOOMでの開催(事前登録制)

【概要】

日本は1970年代後半から多くの分野において、キャッチ・アップを超えて、高い水準の技術的な成果を生み出してきました。しかしながら、2000年代に入り、徐々にその競争力は低下してきました。ここでは半導体レーザーを中心に、高まる経営資源の流動性とスタートアップの興隆という観点から、日本のイノベーションのあり方をアメリカとの比較の上で考えて行きます。

使用言語：日本語

紹介教員：湯本潤司 教授 (東京大学理学系研究科附属フotonサイエンス研究機構長)

本件連絡先：psc-office@psc.t.u-tokyo.ac.jp

申込方法：Google forms(下記)にて参加の申し込みを行ってください。

当日までにご登録いただいたメールアドレス宛にZOOM会議のURLを送付いたします。

<https://forms.gle/S4Y6L4LUbJZoUUaF8>

※本セミナーはオープンですが、記録のため参加者のお名前、ご所属、メールアドレスをいただいております。